02.2

## Процессы захвата электронов и захвата электронов с ионизацией у атомов аргона ионами <sup>3</sup>He<sup>2+</sup> при различных параметрах удара

© В.В. Афросимов, А.А. Басалаев, М.Н. Панов ¶

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург  $\P$  E-mail: m.panov@mail.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 15 июля 2016 г.

Измерены абсолютные величины дифференциальных сечений рассеяния быстрых частиц, образовавшихся в процессах захвата одного или двух электронов у атомов Ar ионами  $\mathrm{He^{2+}}$  с кинетической энергией  $6\,\mathrm{keV}$  в диапазоне углов рассеяния  $0{-}2.5^\circ$ . Определены сечения процессов захвата и захвата с ионизацией как функции параметра удара. Проведено сопоставление вероятностей осуществления исследуемых процессов с распределением электронной плотности различных оболочек в атоме-мишени. Сделана оценка применимости моделей экранированных кулоновских потенциалов взаимодействия для описания рассеяния перезарядившихся частиц.

DOI: 10.21883/PJTF.2017.02.44190.16419

Измерения абсолютных дифференциальных сечений рассеяния медленных альфа-частиц ( $V_{\alpha} < 1\,\mathrm{a.u.}$ ) на многоэлектронном атоме при осуществлении различных элементарных процессов изменения зарядовых состояний позволяют проверить правильность используемых при расчетах потенциалов взаимодействия ионов водорода и гелия с атомами многоэлектронных примесей в плазме установок управляемого термоядерного синтеза, а также вычислить функцию отклонения и соотнести угол рассеяния частицы с параметром удара или расстоянием наибольшего сближения.

При взаимодействии альфа-частицы с атомами аргона возможно осуществление целого ряда процессов изменения зарядовых состояний. Наибольшими по величине сечения являются процессы захвата одного или двух электронов налетающим ионом и возможным удалением элек-

No	Обозначение и название процесса изменения зарядов частиц
	$\mathrm{He^2 + Ar}  ightarrow \mathrm{He^+ + Ar^+}$ одноэлектронный захват
2	${ m He^{2+}} + { m Ar}  ightarrow { m He^{+}} + { m Ar^{2+}} + e^{-}$ одноэлектронный захват с ионизацией
3	$He^{2+} + Ar \rightarrow He^0 + Ar^{2+}$ двухэлектронный захват
4	${ m He^{2+}} + { m Ar}  ightarrow { m He^0} + { m Ar^{3+}} + e^-$ двухэлектронный захват с ионизацией
5	$He^{2+}+Ar \rightarrow He^0+Ar^{3+}+e^-$ двухэлектронный захват с ионизацией $He^{2+}+Ar \rightarrow He^++Ar^{n+}+(n-1)e$ $n\geqslant 3$ $He^{2+}+Ar \rightarrow He^0+Ar^{n+}+(n-2)e^ n\geqslant 4$

трона из образовавшегося иона. Процессы 1-3 (см. таблицу) являются экзотермическими, имеют большие сечения и идут с преобразованием потенциальной энергии связанных электронов в кинетическую энергию тяжелых частиц или удаляемых электронов. Осуществление процесса 4 требует затрат кинетической энергии порядка  $4\,\mathrm{eV}$ .

Процессы 5 являются сильно эндотермическими и имеют малые сечения и практически не дают вклада в полные сечения захвата.

Целью настоящей работы является измерение абсолютных величин дифференциальных сечений рассеяния частиц  $\mathrm{He^{+}}$  и  $\mathrm{He^{0}}$ , образующихся в процессах захвата и захвата с ионизацией (процессы 1-4), оценка применимости различных потенциалов взаимодействия частиц, используемых для вычислений функций отклонения, сопоставление вероятности осуществления процессов с распределением электронов в атоме мишени.

Измерения сечений рассеяния при столкновении  $^3$ He $^{2+}$  проводились на установке, подробно описанной в предыдущей работе [1]. В качестве мишени использовалась эффузионная струя газа-мишени из капилляра диаметром d=1 mm. Угловая расходимость пучка  $^3$ He $^{2+}$  составляла  $\Delta\theta\approx 4'$ , а полное угловое разрешение при измерениях дифференциальных сечений рассеяния составляло 8'. Диапазон исследуемых углов рассеяния налетающих ионов составлял  $-1^\circ\leqslant\theta\leqslant+2.5^\circ$ . Для регистрации элементарного процесса использовался электростатический анализатор зарядового состояния налетающих ионов и времяпролетный анализатор для анализа зарядового состояния ионов отдачи  $\operatorname{Ar}^{n+}$ . В эксперименте измерялись относительные величины дифференциальных сечений рассеяния  $\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta)$  ионов He $^+$  или атомов He $^0$ , образующихся в процессах 1-4. Соотношение между абсолютной величиной полного

сечения и соответствующим дифференциальным сечением определяется выражением

$$\sigma = 2\pi \int_{0}^{\pi} \frac{d\sigma}{d\Omega} (\theta) \sin(\theta) d\theta,$$

где  $\sigma$  — полное сечение процесса,  $\theta$  — угол рассеяния,  $\Omega$  — телесный угол.

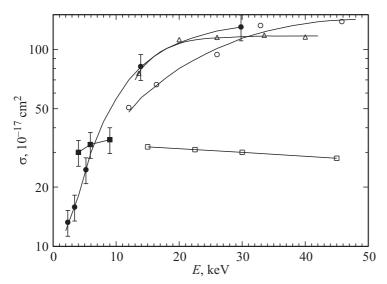
В эксперименте исследуемый диапазон углов отклонения  $0-2.5^{\circ}$  включает большую, но не всю величину полного сечения. В результате при нормировке относительных дифференциальных сечений необходимо внести поправку в величину полного сечения, соответствующую нерегистрируемой области углов отклонения при малых параметрах удара.

Экспериментальные ошибки определялись статистической погрешностью измерений времяпролетных спектров ионов отдачи, которая варьировалась в зависимости от угла рассеяния (0-150') от  $\pm 0.1$  до  $\pm 5\%$ , и точностью измерений абсолютных величин полных сечений процессов захвата одного или двух электронов ионов, которая составляла 15%.

Измеренные нами потенциальным методом абсолютные величины полных сечений захвата одного и двух электронов (рис. 1) удовлетворительно согласуются с данными, имеющимися в литературе [2–4]. Для энергии налетающих ионов  $\mathrm{He^{2+}}$  6 keV величина сечения одноэлектронного захвата была определена как  $2.93 \cdot 10^{-16} \,\mathrm{cm^2}$ , а сечения двухэлектронного захвата —  $3.29 \cdot 10^{-16} \,\mathrm{cm^2}$ .

Данные об абсолютных величинах дифференциальных сечений рассеяния быстрых частиц, образующихся в процессах 1-4, приведены на рис. 2. При малых углах рассеяния основными по величине являются процессы захвата одного или двух электронов. С увеличением угла рассеяния наблюдается быстрое уменьшение вероятности захвата одного электрона. При угле рассеяния в  $\theta=20'$  для одноэлектронного захвата и  $\theta=40'$  для процесса двухэлектронного захвата более вероятными становятся процессы с дополнительной ионизацией мишени.

Для вычисления функции отклонения необходимо знать значения потенциала взаимодействия сталкивающихся частиц. Возможно использование потенциала Томаса—Ферми [5] или результатов работ [6,7], в которых были предложены выражения для универсальных потенциалов

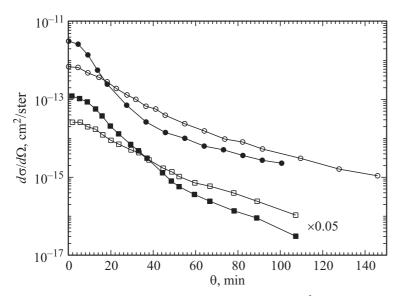


**Рис. 1.** Полные сечения процессов захвата одного и двух электронов при столкновении ионов  $\mathrm{He}^{2+}$  с атомами Ar. Сумма сечений процессов 1 и 2: • — настоящая работа,  $\Delta$  — [2],  $\circ$  — [3]; сумма сечений процессов 3 и 4:  $\blacksquare$  — настоящая работа,  $\Box$  — [4].

взаимодействия между нейтральными атомными частицами с использованием экранированного кулоновского потенциала

$$U = \sum_{n} \frac{Z_n}{r} \exp(-A_n r),$$

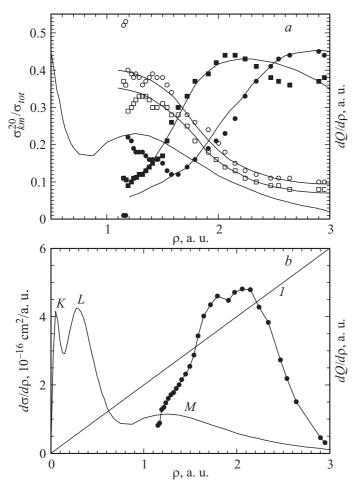
где r — межъядерное расстояние,  $Z_n$  и  $A_n$  — параметры. В нашей работе для определения функции отклонения был использован кулоновский потенциал взаимодействия иона  $\mathrm{He}^{2+}$  с ядром Ar, экранированного электронами, распределение которых по радиусу от ядра атома аргона определялось результатам вычислений согласно теории Хартри—Фока [8]. Движение иона гелия при этом, как и в случае атоматомных столкновений [6,7], рассматривалось в рамках классической механики.



**Рис. 2.** Дифференциальные сечения рассеяния ионов  $He^{2+}$  с кинетической энергией 6 keV, захвативших у атомов аргона один или два электрона: • — процесс 1, ○ — процесс 2, ■ — процесс 3, □ — процесс 4.

На рис. 3,a представлены отношения сечений процессов 1-4 к полному сечению всех исследованных процессов. Кривая LM представляет распределение электронов по радиусу в самосогласованном поле [8]. Исследованный диапазон углов рассеяния соответствует сближению частиц на расстояния в пределах внешней M оболочки аргона. Процесс одноэлектронного захвата 1 преобладает при  $\rho \geqslant 2.5$  а.и. Это соответствует областям атома Ar с малой электронной плотностью. В области параметров удара  $\rho \approx 1.7-2.3$  а.и. основным по величине сечения становится процесс двойного захвата 2. Сечения процессов захвата с образованием свободных электронов 2 и 4 имеют сходную зависимость от величины параметра удара. Это может свидетельствовать о сходном механизме осуществления этих двух процессов.

Рассеяние налетающих ионов на углы  $\theta \approx 120'-150'$  соответствуют параметру удара  $\rho \approx 1.15$  а.u. Это означает, что в эксперименте не



**Рис. 3.** a — относительные вероятности процессов захвата электрона при различных величинах параметра удара: • — процесс 1,  $\circ$  — процесс 2,  $\blacksquare$  — процесс 3,  $\Box$  — процесс 4. b — зависимость суммарного сечения захвата одного и двух электронов (•): кривая KLM —  $dQ/d\rho$  — распределение электронов по радиусу от ядра атома аргона в соответствующих оболочках в относительных единицах; прямая I —  $dS/d\rho=1.76\rho$ , где S — площадь круга радиусом  $\rho$ .

фиксировались частицы, рассеянные при меньших параметрах удара. Геометрическое сечение этой ненаблюдаемой зоны  $\theta \geqslant 150'$  составляет примерно  $10^{-16}\,\mathrm{cm}^2$ .

Для оценки применимости выбранного потенциала взаимодействия для вычисления углов рассеяния сравнили дифференциальные по параметру удара сечения рассеяния с геометрическими размерами атомамишени. На рис. 3, b кривая I представляет дифференциальное по параметру удара суммарное сечение всех четырех процессов захвата. Площадь под ней соответствует абсолютной величине сечения процессов захвата  $\sim 5.21 \cdot 10^{-16} \, \mathrm{cm}^2$ . Подавляющая часть сечений захвата соответствует взаимодействию налетающего иона с электронами внешней оболочки.

Площадь под прямой  $d\sigma/d\Omega=1.7583\rho$  соответствует геометрической площади мишени радиусом  $\rho$ . Наблюдающееся в области  $\rho\sim2$  а.u. превышение кривой сечения над прямой  $d\sigma/d\Omega$  может являться следствием погрешности измерений полных сечений захвата и дифференциальных сечений в области малых углов рассеяния, обусловленных конечным угловым разрешением (рис. 1). К такому же эффекту может привести занижение величины угла рассеяния в области параметров удара более 2 а.u. при использовании в расчете выбранного потенциала взаимодействия. Использование для обработки экспериментальных данных универсальных потенциалов [6,7], дающих при заданном параметре удара меньшие величины углов рассеяния по сравнению с потенциалом Хартри—Фока, сдвигает экспериментальную кривую в область малых параметров удара, что приводит к еще большему несовпадению сечения с геометрическими размерами.

В заключение следует сказать, что на основании экспериментальных данных определены сечения процессов 1-4 как функции параметра удара. Показано, что захват одного и двух электронов происходит при сближении частиц на расстояние внешней M-оболочки атома аргона. Процессы захвата с ионизацией начинают преобладать при приближении частиц к L-оболочке. При нормировке дифференциальных сечений на абсолютную величину полных сечений следует принимать во внимание размер ненаблюдаемой части атома-мишени. Для описания рассеяния кулоновского заряда более адекватным является взаимодействие с кулоновским ядром атома мишени, экранированным электронами, плотность которых определяется физическими расчетами [5,8].

## Список литературы

- [1] Афросимов В.В., Басалаев А.А., Огурцов Г.Н., Панов М.Н. // ЖТФ. 2014. Т. 84. В. 5. С. 14–20.
- [2] Bayfield J.E., Khayrallah G.A. // Phys. Rev. A. 1975. V. 11. P. 920–929.
- [3] Shah M.B., Gilbody H.B. // J. Phys. B: At. Mol. Phys. 1974. V. 7. N 2. P. 256–268.
- [4] Rudd M.E., Goffe T.V., Itoh A. // Phys. Rev. A. 1985. V. 32. P. 2128–2133.
- [5] *Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М.* Теоретическая физика. М.: Наука, 1988. Т. 3. 767 с.
- [6] Sidis V. // J. Phys. B: At. Mol. Phys. 1972. V. 5. P. 1517–1528.
- [7] Spranger T., Zapukhlyak M., Kirchner T. // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 2007.V. 40. P. 1081–1088.
- [8] Zahlenwerte und Funktion, Atom- und Molekularphysik / Herausgegeben Arnold Eucken. Berlin-Gottingen-Heidelberg: Springer-Verlag, 1950. Band 1. Teil 1. S. 296.